

**Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Приймальна комісія**

**ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО ЗАКЛАДІВ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

**Збірник матеріалів  
III Всеукраїнської науково-практичної конференції**

13 червня 2020 року, м. Київ

## **УДК 378.141**

Можаровський В. М., к. т. н., доцент; Литвиненко П. Л., к. т. н., доцент;  
Мурахівський С. А., к. т. н.; Маркін М. О., к. т. н., доцент; Сегол Р. І., к. н. із соц. ком., доцент;  
Янушевська О. І., к. т. н.; Коперсак В. М.; Мотроненко В. В.; Балашов Д. В.;  
Залевська О. В., к. т. н.; Фіногенов О. Д., к. т. н., доцент; Сірик М. В., к. е. н.;  
Гармаш О. В., к. т. н.; Гончаренко М. О., студент  
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

# **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ**

Запроваджена в Україні реформа вищої освіти все більше та більше впливає на перебіг вступної кампанії до закладів вищої освіти, особливо, коли мова йде про зменшення впливу закладу та збільшення незалежної експертизи. Запровадження обов'язково зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання на перший бакалаврський рівень на основі повної загальної середньої освіти значно скоротило кількість корупційних випадків на місцях. З 2017 року Міністерство освіти і науки почало поступове впровадження технології зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий магістерський рівень вищої освіти, аби забезпечити рівноправний доступ до освіти всіх та кожного.

Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році (далі – Умови прийому) [1] конкурсний відбір на навчання для здобуття другого ступеня вищої освіти здійснюється:

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів в передбачених цими Умовами випадках (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складених в рік вступу);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», 025 «Музичне мистецтво»), а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Умовами) та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу.

Оскільки КПІ ім. Ігоря Сікорського, відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році (далі – Правила прийому) [2], не проводить набір за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», то вступники до магістратури всіх спеціальностей, за якими оголошений набір до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році (окрім Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації), мають пройти єдиний вступний іспит з іноземної мови (далі – ЄВІ).

Таким чином, всі вступники мали зареєструватись для складання ЄВІ та одержати екзаменаційний листок, з яким потрібно з'явитись до пунктів тестування. Досвід попередніх вступних кампаній свідчить, що під час реєстрації значних проблем не виникає – у 2019 році КПІ ім. Ігоря Сікорського зареєстрував для участі у ЄВІ понад 1 тис. вступників. Проте цього річ ситуація суттєво відрізняється через епідеміологічну ситуацію у країні та світі.

Пандемія COVID-19, яка викликала карантинні обмеження на всій території України та вплинула на перебіг вступної кампанії до закладів вищої освіти в 2020 році, внесла корективи у процедуру реєстрації. Попередньо, відповідно до Умов прийому, реєстрація для складання ЄВІ мала розпочатись 6 травня та тривати до 3 червня. Проте через карантин реєстрацію було посунуто на 12 травня, попри те, що карантин не було скасовано та потенційні вступники не могли особисто виявити бажання взяти участь у реєстрації, оскільки заклади вищої освіти були зачинені, а міжміське сполучення та громадський транспорт не працювали. Ця ситуація вплинула і на приймальні та відбіркові комісії, які були змушені вивести на роботу співробітників для організації реєстрації. Механізм віддаленої реєстрації запроваджений не був – для реєстрації потенційного вступника потрібно було перевірити відомості про нього у Єдиній державній базі з питань освіти, що може зробити виключно уповноважена особа із доступом до цієї бази. Також на екзаменаційний листок обов'язково має бути проставлена печатка закладу вищої освіти.

Вступники подавали документи за допомогою електронної пошти або інших автоматизованих систем, які були впроваджені закладом. КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснював реєстрацію випускників закладу поточного року за допомогою внутрішньої інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кампус», де у кожного студента четвертого курсу наявний особистий кабінет та внесені персональні дані. Студенти мали заповнити відповідну анкету та завантажити необхідні для реєстрації документи – сканкопію документа, що посвідчує особу (паспорт, ID-карта, закордонний паспорт, безтермінова посвідка на постійне місце проживання), сканкопію ідентифікаційного коду, фотокартку. Подані студентами анкети та документи розглядалися відбірковими комісіями факультетів/інститутів для подальшої реєстрації.

Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського попередніх років та випускники інших закладів освіти цього року або попередніх років подавали анкети за допомогою електронної пошти. Анкета роздруковувалась та підписувалась вступником, скановані копії необхідних документів додавались до листа.

Всі вступники отримували від приймальної та відбіркових комісій реєстраційні картки на перевірку та скановані копії екзаменаційних листків з печаткою університету. Загалом через систему «Електронний кампус» було подано 2405 анкет, а електронною поштою – 226 анкет.

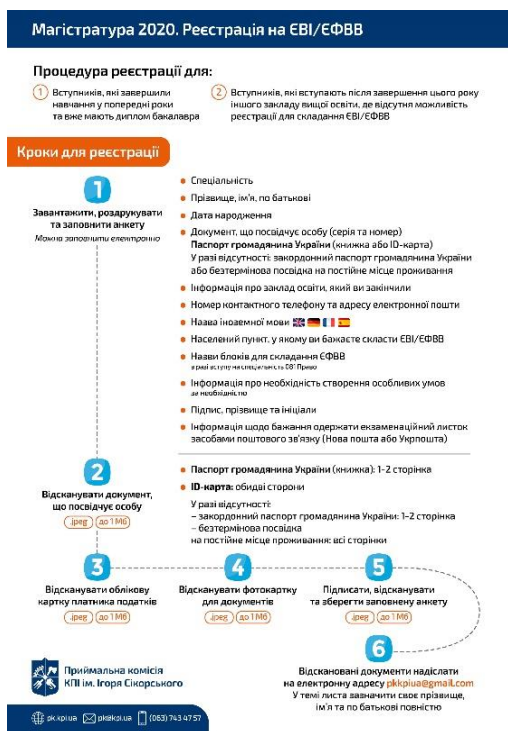


Рисунок 1. Інформаційні матеріали-1

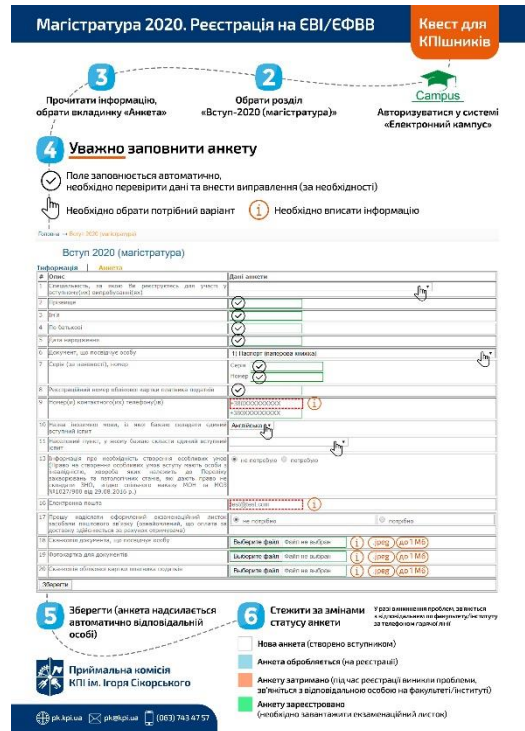


Рисунок 2. Інформаційні матеріали-2

Головною проблемою під час реєстрації стало інформування вступників про нові умови процедури. По-перше, вступники не розрізняють ЄВІ та ЗНО для вступу на базі повної загальної середньої освіти. По-друге, плутають фахове випробування у закладі освіти та єдиний фахове вступне випробування. Інформування проводилось за допомогою офіційного сайту приймальної комісії, соціальних мереж, каналів та ботів у Телеграм, спеціального телефону для зв'язку з питань вступу до магістратури, кураторів навчальних груп тощо. Для посилення інформування фахівцем із візуальної комунікації приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського Дмитром Балашовим було розроблено інформаційний пакет (рис 1. та рис. 2), який було розміщено на всіх ресурсах.

На нашу думку, дистанційна процедура реєстрації може бути впроваджена на постійній основі, вона пришвидшує процес та допомагає мінімізувати можливі помилки, усунути розбіжності у документах, а також не створювати черги під час оформлення екзаменаційних листків для потенційних вступників до магістратури.

Досвід КПІ ім. Ігоря Сікорського, який є одним з найбільших закладів вищої освіти в Україні, переконливо свідчить, що навіть в умовах пандемії ефективна організація вступної кампанії на всіх її етапах залежить від дотримання чіткого алгоритму дій та постійної комунікації зі вступниками.

**Список використаних джерел:**

1. Умови прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19#Text> (дата звернення: 01.06.2020 р.).
2. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році. URL : <https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf> (дата звернення: 01.06.2020).